



Artefactory
IMAGES

作品番号：00203779

作品タイトル：那谷寺

作家：森田 敏隆

キャプション：

コレクション：

ソース：

撮影地：石川県 小松市那谷町

撮影年月日：1990/6/6

学術名：

クレジット表記：(c)Toshitaka Morita / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：5441px × 4353px

印刷サイズ：39.5cm × 31.6cm

データサイズ：22.2MByte

ファイル形式：JPEG